•研究论文•

长链烷胺及手性钛的螯合物 Ti[(OC₂H₄)₃N][OCH(CH₃)₂] 在层状 V₂O₅中的插层行为

郭宪吉^{a,b} 侯文华*,a 陈静^c 许爱荣^b

(*南京大学化学化工学院介观化学教育部重点实验室 南京 210093) (*郑州大学化学系 郑州 450052) (*南京工业大学理学院应用化学系 南京 210009)

摘要 用一种简便快速方法合成了一系列长链有机胺插层 V₂O₅化合物.用粉末 X 射线衍射(XRD)、红外光谱(FT-IR)、 漫反射紫外-可见光谱(DR UV-VIS)等手段对插层产品的结构进行了表征.除了正十六胺插层 V₂O₅产品外,其它长链 烷胺插层 V₂O₅产品的层间距 *d*₀₀₁与长链烷胺碳数 *n* 之间具有良好的线性关系: *d*₀₀₁=0.160*n*_C+0.731 nm. 正十六胺与 V₂O₅反应后生成两个插层相,一个相的层间距 *d*₀₀₁为 4.01 nm,另一相的 *d*₀₀₁为 3.20 nm.此外,研究了手性钛的螯合物 Ti[(OC₂H₄)₃N][OCH(CH₃)₂] (记为 TEAIP)在 V₂O₅ 层间的插层行为,得到相应的插层产品. **关键词** 有机胺;手性钛的螯合物;插层;层状 V₂O₅;结构表征

Intercalation Behavior of Long-chain *n*-Alkylamine and Chiral $Ti[(OC_2H_4)_3N][OCH(CH_3)_2]$ in Layered V₂O₅

GUO, Xian-Ji^{a,b} HOU, Wen-Hua^{*,a} CHEN, Jing^c XU, Ai-Rong^b

(^a Key Laboratory of Mesoscopic Chemistry of MOE, School of Chemistry and Chimical Engineering, Nanjing University, Nanjing 210093)

(^b Department of Chemistry, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052) (^c Department of Applied Chemistry, School of Science, Nanjing University of Technology, Nanjing 210009)

Abstract A series of long-chain *n*-alkylamine-intercalated layered V_2O_5 materials were synthesized through a simple and quick route. X-ray diffraction (XRD), framework FT-IR and diffuse reflectance UV-visible spectroscopy (DR UV-Vis) were employed to investigate the structure of the obtained products. An excellent linear relationship between the basal interlayer distances of the *n*-alkylamine-intercalated V_2O_5 and the number of carbon atoms in the *n*-alkyl chain ($d_{001}=0.160n_C+0.731$ nm) with an exception for *n*-hexadecanamine was presented. *n*-Hexadecanamine-intercalated V_2O_5 was composed of two guest-intercalated layered phases, and the basal interlayer distances (d_{001}) of the two phases were 4.01 and 3.20 nm, respectively. The intercalation behavior of titanium(IV) (triethanolaminato)-isopropoxide (TEAIP) in layered V_2O_5 was also investigated, and the TEAIP intercalated layered V_2O_5 product was obtained.

Keywords organic amine; chiral titanium(IV) pentacoordinated complex; intercalation; layered V_2O_5 ; characterization of structure

* E-mail: whou@nju.edu.cn
Received January 5, 2006; revised March 3, 2006; accepted May 16, 2006.
国家自然科学基金(No. 29903005)和国家重大基础研究规划课题(No. 2003CB615804)资助项目.

长期以来, 钒氧化合物由于其化学结构上的可变性 以及优异的催化氧化性质和在电化学方面的巨大应用 价值而受到人们的广泛关注. V₂O₅是一种具有层状结构 的氧化物, 其层板由四方锥 VO₅通过共边和共角连接形 成, 层板与层板之间的相互作用很弱. V₂O₅这种特殊结 构能够使许多客体物种嵌入到其层间, 形成插层产物. 早在上世纪 80 年代, 即有文献报道导电聚合物插层 V₂O₅的合成^[1]. 近年来, 许多新的有机物插层 V₂O₅化合 物不断地被合成^[2~9]. 但我们注意到, 在大多数的插层 合成中, 需先制备 V₂O₅凝胶(V₂O₅•*n*H₂O), 其制备过程 是相当繁琐和耗时的. 最近, Cheng 等^[4]采用一种简便方 式将有机胺嵌入到 V₂O₅ 层间. 不过, 在该项研究工作 中, 他们仅选用了 3个碳数较少的有机胺进行插层合成.

在本研究工作中,我们利用 Cheng 的方法^[4]合成一系列具有不同碳数的长链脂肪胺插层 V₂O₅ 化合物,尝试将一种手性钛烷氧基化合物 Ti[(OC₂H₄)₃N][OCH-(CH₃)₂] (简记为 TEAIP)插入到 V₂O₅ 层间,并对所得的各种插层产品的结构进行了表征.

1 实验部分

1.1 材料和试剂

五氧化二钒(V₂O₅) (A.R., 上海化学试剂总厂); 正 丙胺(C.P., 上海化学试剂一厂); 正丁胺(C.P., 上海化学 试剂公司); 正辛胺(99%, Aldrich); 正癸胺(C.P., 北京化 工厂); 正十二胺(99%, 南京华康公司供应); 正十六胺 (99%, Aldrich); 正十八胺(99%, Aldrich); Ti[(OC₂H₄)₃N]-[OCH(CH₃)₂] (TEAIP) (80%异丙醇溶液, Aldrich).

1.2 合成

有机胺(或 TEAIP)、蒸馏水和 V₂O₅ 按 18:6:1 的 配比(物质的量之比)准备.将有机胺与蒸馏水在适当温 度(正丙胺、正丁胺、正辛胺和正癸胺为室温,正十二胺 为 50 ℃,正十六胺和正十八胺为 65 ℃,TEAIP 为 40 ℃)下混合并搅拌 1 h 后,加 V₂O₅粉末,继续搅拌.发现 在 0.5~1 h 内,反应体系发生粘结.放置 36 h 后,用丙 酮(对正十六胺和正十八胺插层产物,先用石油醚洗; 对 TEAIP 插层产物,先用异丙醇洗)充分洗涤,最后在 室温下风干.

1.3 表征

样品的 X 射线衍射(XRD)表征在 ARL-X'TRA 型衍 射仪上进行, Cu 靶, Ni 滤波片, Kα 辐射. 傅利叶变换红 外光谱(FT-IR)测定在 Nicolet NEXUS 870 型红外光谱仪 上进行, 采用 KBr 压片法. 漫反射紫外-可见光谱(DR UV-VIS)测定在 Shimadizu UV-2401 PC 紫外-可见光谱 仪上进行.测试时,以光谱纯硫酸钡作参比物,并将测试样品平铺于硫酸钡衬底上.

2 结果与讨论

V₂O₅本身具有典型的层状结构,但其层板不带电 荷,很难直接同有机胺或者其它柱化剂反应形成层柱材 料,V₂O₅需经修饰使其层板带负电而层间存在补偿阳离 子后,才能够与各种阳离子型客体物种发生交换反应并 形成柱撑产物^[10].因此,在制备客体插层 V₂O₅材料时, 通常是先将 V₂O₅制成凝胶,然后经过一步或多步离子 交换反应制得层柱 V₂O₅.然而,V₂O₅凝胶制备过程非 常繁琐.如果将少量水与有机胺充分混合后,加入V₂O₅ 粉末,则可使 V₂O₅ 层板修饰与胺的插入同步快速进行, 其反应历程^[4]见 Scheme 1.



图式 1 层状 V₂O₅ 与长链烷胺进行反应的机理 Scheme 1 Mechanism of the reaction between V₂O₅ and *n*-alkylamine

图 1 给出的是具有不同链长的有机烷胺插层 V₂O₅ 产物的 XRD 图. 可以看出, 随客体烷胺分子碳链的增 长, 插层产物的层间距 d₀₀₁ 增加, 且产物结晶度增高. 正丙胺和正丁胺插层的 V₂O₅ 仅显示(001)衍射峰, 正辛 胺、正癸胺、正十二胺插层的 V₂O₅ 均显示 3 个(001)衍 射峰; 正十八胺插层的 V₂O₅ 则呈现出 5 个(001)衍射峰. 正十六胺插层产品的情况比较特殊. 正十六胺插层的 V₂O₅ 显示两套(001)衍射峰. 表明正十六胺与 V₂O₅ 反应 后生成两个插层相, 一个相的层间距 d₀₀₁为 4.01 nm, 另 一相的 d₀₀₁ 为 3.20 nm. 针对该现象, 我们进行了多次重 复实验, 均获得相同结果, 由此排除了实验原料方面的 问题.正十六胺这种特殊插层行为的原因目前尚不清 楚.此外,在正十二胺插层 V_2O_5 的 XRD 图上观察到弱 的 V_2O_5 晶相的衍射峰,说明在插层过程中 V_2O_5 未能与 有机胺反应完全.我们将正十六胺插层 V_2O_5 排除在外, 将其余插层产物的层间距 d_{001} 对插层客体的碳数作图, 可见, d_{001} 与长链烷胺碳数 n 之间具有良好的线性关系 (Figure 2).将该直线进行计算机拟合后,得到 d_{001} 与碳 数 n 之间的函数关系为: $d_{001}=0.160n+0.731$ nm, d_{001} 随 碳数 n 增加的梯度为每碳原子 0.160 nm,对于烷基碳链 来说,通常,碳数每增加 1,碳链长度增加 0.127 nm^[11]. 由此可以推测,烷铵离子在 V_2O_5 层间呈倾斜的双层排 列.由 $\theta = \sin^{-1}[0.160/(2 \times 0.127)]$,计算出层间烷铵离子 与层板之间的夹角为 39°.



图 1 V₂O₅分别与(a)正丙胺, (b)正丁胺, (c)正辛胺, (d)正癸胺, (e)正十二胺, (f)正十六胺和(g)正十八胺反应的插层产物的 XRD 图

Figure 1 XRD patterns of the intercalation products of V_2O_5 with (a) *n*-propyl-, (b) *n*-butyl-, (c) *n*-octyl-, (d) *n*-decyl-, (e) *n*-dodecyl-, (f) *n*-hexadecyl- and (g) *n*-octadecylamine

红外光谱实验可以进一步地证实 V_2O_5 层板电荷修 饰和有机胺客体在层间的插入. 图 3 给出原料 V_2O_5 和 3 个典型有机胺(正辛胺、正癸胺和正十二胺)插层 V_2O_5 产 物的红外光谱图. 原料 V_2O_5 在 1100~400 cm⁻¹区间呈现 4 个吸收峰,其中,1020 cm⁻¹处的峰对应于 V_2O_5 晶格中 V=O 的特征振动吸收^[4]. 有机胺在 V_2O_5 层间插层后, 1020 cm⁻¹ 处 V=O 的振动吸收峰消失,表明电中性的 V_2O_5 层板被 OH⁻修饰成带负电荷的 1 [见 Scheme 1 反应 式(2)];在 956和913 cm⁻¹处出现了两个新的红外吸收峰, 可归属为 V—O⁻和 V—OH 的振动;2962 cm⁻¹处的吸收 峰归于 CH₃的伸缩振动,2925和 2850 cm⁻¹处是 CH₂的伸 缩振动吸收峰,1466 cm⁻¹处的吸收峰对应于 CH₂的弯曲 振动,1510 cm⁻¹ 附近的吸收峰归属为 NH₂ 的弯曲振动. 3035 cm⁻¹处的红外吸收峰源于—NH₃的振动,表明有机 胺客体以离子形式存在于 V_2O_5 层间.



图 2 长链烷胺插层 V₂O₅产物的层间距与烷基链碳原子数之间的关系

Figure 2 A plot of interlayer distance d_{001} against carbon numbers



图 3 V₂O₅ (a)及 V₂O₅ 分别与(b)正辛胺, (c)正癸胺和(d)正十 二胺插层产物的 FT-IR 谱

Figure 3 FT-IR spectra of (a) V_2O_5 and the intercalation products of V_2O_5 with (b) *n*-octyl-, (c) *n*-decyl- and (d) *n*-dodecylamine, respectively

图 4 给出的是 V₂O₅和 3 种有机胺(正辛胺、正癸胺 和正十二胺)插层 V₂O₅的漫反射紫外-可见光谱(DR UV-VIS)结果. 对于 V₂O₅ (Figure 4a)来说,在 200~550 nm 区间呈现一宽的吸收带,最大吸收峰位于 490 nm 处 的吸收对应于 V=O 的 n→ π *跃迁^[4],最大吸收峰位于 238 和 340 nm 处的吸收对应于 O²⁻配体与金属离子 V⁵⁺ 间的低能电荷转移跃迁(LMCT)^[12].如图 4(b)所示, V₂O₅ 与正辛胺反应后,在 490 nm 附近对应于 V=O 的 n→ π * 跃迁的吸收带消失,这与红外结果吻合,也是有机胺插 层 V₂O₅ 的一个旁证.正癸胺插层 V₂O₅ 的 DR UV-VIS 谱(Figure 4c)与正辛胺插层 V₂O₅ 相似,但对于正十二胺 插层 V₂O₅ (Figure 4d)来说,在 400~500 nm 范围内还有 弱的吸收带存在,说明该插层产品中有少量的 V₂O₅,这 与 XRD 结果相符合.



图 4 V₂O₅ (a)及 V₂O₅ 与(b)正辛胺, (c)正癸胺和(d)正十二胺 插层产物的漫反射 UV-VIS 谱

Figure 4 DR UV-VIS spectra of (a) V_2O_5 and the intercalation products of V_2O_5 with (b) *n*-octyl-, (c) *n*-decyl- and (d) *n*-dode-cylamine, respectively

化学结构式为 Ti[(OC₂H₃(R))₃N](OR')的有机钛化合 物是一类钛的五配位螯合物^[13].近年来,这类有机钛化 合物作为一种理想的钛源用于合成钛硅微孔分子筛和 钛取代的中孔硅基分子筛(Ti-MCM-48 和 Ti-SBA-15)已 有报道[14,15]. 更为值得关注的是, 研究发现钛的五配位 螯合物是优良的不对称氧化反应催化剂[16~18],而且在 其它液相有机反应(如由环醚与二硫化碳反应生成环状 三硫代碳酸酯)中也呈现良好的催化性能^[19].我们曾对 Ti[(OC₂H₄)₃N][OCH(CH₃)₂] (TEAIP)在层状 HNb₃O₈ 和 HTiNbO5 中的插层行为进行过报道^[20].在本研究工作 中, 我们成功地将 TEAIP 插入到 V₂O₅ 层间. 图 5 展示 的是 TEAIP 插层 V_2O_5 的 XRD 结果, 产物的层间距 d_{001} 为 1.21 nm. 在 XRD 图上除 TEAIP 插层相的衍射峰外, 还观察到 V₂O₅ 的特征衍射, 表明在插层过程中, TEAIP 与 V₂O₅ 的反应不够彻底,这一点也可从漫反射 UV-VIS 谱(Figure 6)上得到验证. 与长链有机胺插层 V₂O₅ 的 XRD 结果(见 Figure 1)相比, TEAIP 插层 V2O5的衍射峰 强度很弱,说明其结晶度很低.我们推测其原因是,客 体 TEAIP 分子体积庞大且具有较强碱性, 当大量客体 分子进入 V2O5 层间时, 可使层板发生一定程度的层离, 插层 V₂O₅ 产品不易形成高度有序的层状结构, 有相当 一部分 V₂O₅层板可能呈散落状. TEAIP 这种作用与大体 积且具有较强碱性的四丁基氢氧化氨(TBAOH)的作 用^[21]是类似的. 图 7 是 TEAIP 插层 V₂O₅ 的 IR 结果, 在 CH2一O一的振动吸收,在1260 cm⁻¹处的吸收带对应于 C-N的振动,在1365和1455 cm⁻¹处的吸收带分别对 应于--CH₃和--CH₂弯曲振动.



图 5 V₂O₅与 TEAIP 插层反应产物的 XRD 图 Figure 5 XRD pattern of the intercalation product of V₂O₅ with TEAIP



图 6 V₂O₅与 TEAIP 插层反应产物的漫反射 UV-VIS 谱 Figure 6 DR UV-VIS spectrum of the intercalation product of V₂O₅ with TEAIP



图 7 V₂O₅与 TEAIP 插层反应产物的 FT-IR 谱 Figure 7 FT-IR spectrum of the intercalation product of V₂O₅ with TEAIP

3 结论

(1) 将 V₂O₅ 加入到有机胺和少量水的混合体系中, 能使 V₂O₅ 层板电荷修饰和有机胺插层过程同时进行. 采用这种快速简便方式, 合成出一系列具有规整层状结 构的长链有机烷胺插层 V₂O₅ 材料, 并成功地将手性钛 的螯合物 Ti[(OC₂H₄)₃N][OCH(CH₃)₂]嵌入到 V₂O₅ 层间 形成插层产品.

(2) 除正十六胺外, 其它长链烷胺, 包括正丙胺、正 丁胺、正辛胺、正癸胺、正十二胺和正十八胺等, 与 V₂O₅ 反应后, 分别形成单一的插层相. 插层相的层间距 *d*₀₀₁ 与烷胺碳数 *n* 之间呈现良好的线性关系: *d*₀₀₁=0.160*n*+ 0.731 nm.

(3) 正十六胺插层的 V₂O₅ 显示两套(00*l*)衍射峰,表明正十六胺与 V₂O₅ 反应后形成两个插层相,一个相的层间距 *d*₀₀₁ 为 4.01 nm,另一相的 *d*₀₀₁ 为 3.20 nm.

References

- Kanatzidis, M. G.; Wu, C.-G.; Marcy, H. O.; Kannewurf, C. R. J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 4139.
- 2 Okuno, S.; Matsubayashi, C. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1993, 66, 459.
- 3 Chirayil, T. G.; Boylan, E. A.; Mamak, M.; Zavalij, P. Y.; Whittingham, M. S. *Chem. Commun.* **1997**, 33.
- 4 Cheng, S.; Hwang, H. D.; Maciel, G. E. J. Mol. Struct. 1998, 470, 135.
- 5 Yatabe, T.; Nakano, M.; Matsubayashi, G. J. Mater. Chem. **1998**, *8*, 699.

- 6 Chirayil, T.; Zavalij, P. Y.; Whittingham, M. S. Chem. Mater. **1998**, 10, 2629.
- 7 Murugan, A. V.; Kale, B. B.; Kwon, C-W.; Campet, G.; Vijayamohanan, K. J. Mater. Chem. 2001, 11, 2470.
- 8 Yamamoto, N.; Hiyoshi, N.; Okuhara, T. Chem. Mater. 2002, 14, 3882.
- 9 Trikalitis, P. N.; Petkov, V.; Kanatzidis, M. G. Chem. Mater. 2003, 15, 3337.
- 10 Khairy, M.; Tinet, D.; Damme, H. V. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1990, 856.
- Yamanaka, S.; Kunii, K.; Xu, Z. L. Chem. Mater. 1998, 10, 1931.
- 12 Gharbi, N.; Sanchez, C.; Livage, J.; Lemerle, J.; Nejem, L.; Lefebvre, J. *Inorg. Chem.* **1982**, *21*, 2758.
- 13 Kim, Y.; Jnaneshwara, G. K.; Verkade, J. G. *Inorg. Chem.* 2003, 42, 1437.
- 14 Ban, T.; Kondoh, S.; Ohya, Y.; Takahashi, Y. Phys. Chem. Chem. Phys. 1999, 1, 5745.
- 15 Morey, M. S.; O'Brien, S.; Schwarz, S.; Stucky, G. D. *Chem. Mater.* 2000, *12*, 898.
- 16 Nugent, W. A.; Harlow, R. L. J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 6142.
- 17 Furia, F. D.; Licini, G.; Modena, G.; Motterle, R. J. Org. Chem. 1996, 61, 5175.
- Bonchio, M.; Licini, G.; Modena, G.; Moro, S.; Bortolini, O.; Traldi, P.; Nugent, W. A. *Chem. Commun.* **1997**, 869.
- 19 Motokucho, S.; Takeuchi, D.; Sanda, F.; Endo, T. *Tetrahedron* 2001, *57*, 7149.
- 20 Guo, X. J.; Hou, W. H.; Ding, W. P.; Fan, Y. N.; Yan, Q. J.; Chen, Y. *Inorg. Chem. Commun.* **2004**, *7*, 946.
- 21 Kooli, F.; Sasaki, T.; Rives, V.; Watanabe, M. J. Mater. Chem. 2000, 10, 497.

(A0601058 YANG, X.)